

めっき膜厚計（電解式）

めっき膜厚測定

[型式]

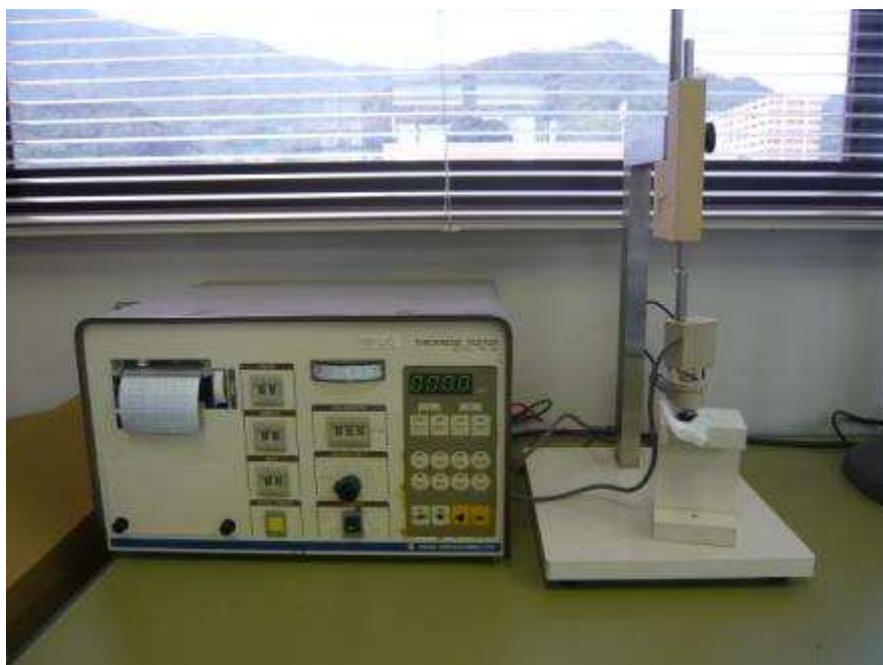
（株）中央製作所 TH-10P

[仕様]

測定範囲 0～200 μ m 破壊式

[設置年度]

1991年度（平成3年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年7月26日